# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ケーマコート\*(参考)

最終更に続く

(19) 日本図特許庁 (JP)

(51) Int.CL'

識別記号

#### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

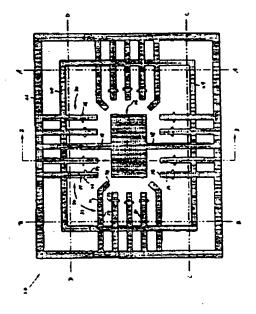
(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

HOIL 23/50		HOIL 2	3/50	!	U H	
				1		
				R		
23/12		23/28		A		
23/28		23/12 F				
24,		密查請求	未請求	国東項の数32	36	(全 19 頁)
(21)出職番号	特顧平11-325884	(71)出籍人	(71)出版人 599162185			
			アムコ・	ール テクノロ	у—, <i>-</i>	インコーポレ
(22)出版日	平成11年10月12日(1989.10.12)		ーチッド			
			アメリカ台衆国 アリゾナ州 85248-			
(31) 優先植主張書号	09/176,614		1604,	チャンドラー。・	ナウス	ブライス
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		א-ם	1900		
(33)優先權主委團	*哲 (US)	(71)出版人	5991609	965		
			アナム	セミコンダク	タ、イ:	ンコーポレー
			チッド			
			(4)	ソウル 133-13	30, A	ンドンーク、
	•	1	スンス	2 - # 280 -	· 8	
		(74)代理人	1000656	916		
		1				

F I

(57)【委约】 (银正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと封止材とからなる。 全属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド・リードの凹んだ面を封止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け、パッケージ本体からリートが水平方向に引き抜かれないようにする。



10

#### 【特許請求の毎回】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで あって.

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 何数デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁郎で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集積回路デバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記率1の表面との間をそれそれ後 続する複数の導体と、

前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート の前記第3の表面を覆い。 バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、前記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論求項2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記数のバッケー 30

【鯖木厚3】前記全属リートの前記第2の表面が円形の 四雄を育する請求事で記載のパッケーン。

【結水導4】前記金属リートの前記率2の表面が長方形 の周峰を有する請求項2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記率1の外側長面が周 辺郎を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求項2 記載のバッケージ。

【籍水準6】前記パッケーシの前記第1の外側査面が回 辺鄰を育し、前記全属リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を前記周辺都と前記全局リートの名 5の前記第2の表面との間に留めるようにする語水項2 記数のパッケージ。

【籍求項字】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が育 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面、すなわち垂直 方向には前記至属リードの何記第1の美面と前記年2つ 表面との間にあり横方向には前記全属リートで前記第2 の表面と前記り、ケーシの前記第1の外側表面の前記回(46)前記フレールの内側に配置されて前記フレールの接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項6記載のパ ッケージ。

【請水項8】前記パッケーンが固縁側部を有し、それら 個縁側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【訪求項9】前記全属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある請求項8記数のバッケーン。

【請求項10】前記タイパットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記園林郎を越えて延びる請求項1記載のバッケー

【論末準】】】前記半導体集積回路テバイスが前記金属 リードの一部を絶えて延びる請求事1 0記載のバッケー

【請求項10】前記パッケージが周縁側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0. 1ミリスートル以下内側にある請求項11記 鉞のバッケージ。

【請求項13】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 20 部辺、すなわち前記パッケージの間棒側部辺から約0. 6 ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の海電性バッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケーシ。 【請求事14】厚さが約0、50ミリメートル以下の請 求確2記鉱のバッケージ。

(請求事15) 前記全篇リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記全属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 離の約50%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項16】 無記金属リードの前記年2の表面がアレ ー状に配置されている諸ホ項1記載のバッケージ。

【請水準17】前記金属リートの投数の一部が損方向曲 け部を含む請求項2記載のバッケーン。

【請求導 1 8】 師記全属リートの複数の一部が債方向曲 け部を含む請求項1()記載のバッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周珠 都を有し、前記半導体集接回路テバイスが前記ダイパッ Fの前記周縁部を越えて延びる該求項 1.7 記載のバッケ - :::

【籍才事20】前記半導体集積回路テハイスが何記全属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【請求項で1】前記全属リートの前記集での表面がでし 一体は配置されていて円形の風味部を有し、それら全局 リートの複数の一部が構方向曲け部を含む請求項 1 0 記 飲のバッケーン。

【請木事22】エンキャブスレーションを施した半導体 集積回路パッケーシの製造のための金属リートフレーシ てあって、

切り指で可能な主席フレームと

ね、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全質のタイパットと、 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と一前記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間に 10 を坐布する過程と、 ある実質的に平面状の第3の表面とを各々か合む複数の 金鑑リードとを含む金属リートフレーム。

【請求項23】エンキャブスレーションを飽した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの全国条片であって、

複数の相互接続した切り指て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

前記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のグ イバッドと、

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 紀第1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表 表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングず みの金属条片。

【請求事24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム。すなわち切り捨て可能な金属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイバッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 記ダイパットに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の回縁 部で垂直方向に前記第1の表面および零さの表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを呑っが有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路テルイスを前記タイパットの前記第1の 表面に就置する過程と、

前記半導体集員回路テバイス上の複数のポンティンクバ ットの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テバイス、前記ダイバットおよび前 記り一下の前記集1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 この表面を露出させるようにエンキャブスレーション(1)

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバッドおよび前記リートを頼記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートプレームから切 り離し、前記サードの前記率1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ水平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が削記タ イパットの前記第2の表面を露出させるように また前 記タイパットの前記第1の長面を前記パッケージの前記 うに資布される請求事24記載の方法。

【箱水事26】 舸記ダイバットおよび舸記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャブスレーション材の **連布役で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら** に含む請求項25記載の方法。

【請求事27】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの基々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求導28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 ケージ本体の何記第1の表面に対して上向きに曲げる過 程をさらに合む請求事27記載の方法。

【請求事29】捏数の半導体集積回路テバイスパッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの金属条片、すなわち複数の俺い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の金属フレームを 含むパターニングずみの金属条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され、実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 苔々が含む全国のタイパットを有するとともに、新記で レームの香ゃからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実験的に平面状の第1の表面と、 この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の風縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有 56、するハッーム。とすみの金属条片を準備する過程と

3/3/03 9 33 £

前記半導体集長回路テバイスの各っの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集積回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路デバイス、前記ダイバットおよび前 記りードの前記率1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション科 を絵布する過程と、

前記エンキャプスレーションはを硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそ れそれ切り難し 接数のバッケージ完成品を前記至属金 片から切り難し 前紀パッケージの各々の前紀リードの 前記集1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 む水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【韻水項30】舸記エンキャプスレーション材が舸記タ イパッドの前記年2の表面を葬出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよー20 うに坐布される請求項29記載の方法。

【請求項31】半導体集積回路パッケージを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 全国再板を準備する過程と

前記金属薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、葯起フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各々が実質的に 30 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを連布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グレて前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわち前記タイパットの前。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の周轉で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リードの各々の前記率1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記第2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【額水項32】前記除去する過程がパターニングするの フォトレジストでスクを前記全席薄板に宝市する過程。

板の所望の部分を辞去する過程とを含む請求項3)記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は半導体集積回路ク イーすなわら半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケージを製造 するための方法およびリートフレームに関する。 (0002)

10 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集積回路・印刷配接回 **路芒板間の電気的相互接続のために ブラスチックパッ** ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全属リードフレーム、半導体集積回路チッ **プロその半導体集積回路チップをリートフレームに付着** させる結合材、半導体集膜回路チップ上のコンタクトバ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってバッケ ージ外線を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のバッケーシの中 元的な支持構成物である。リートフレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャブスレー ション材に完全に取り翻まれている。リートフレームの リートの一部はパッケージから外部に延びてパッケージ の外部接続に用いられる。

【()()()()4) 慣用のプラスチック集膜回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景倹報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共構の専門書「Microele ctionic Packaging Handboo kjの第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は 内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制御されることである。Rocheほか名最の米国特 25年4、530、142号およびCastroS級の米 国特許第5、172、213号に記載されているとお 9 当業者はサートフレーム除去によるパッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したがって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてパッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、172、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のパットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え る。このようなリートをバッケーシ内に合むのて製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。した と、前記全居再板を化学的にエッチングして前記全居海。 50、かって、より小さくより信頼性の高いプラスチュアバッ ケージが必要である。

[0006] 【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ。お よびそのバッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による相立て方 法における工程)では全属リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り植て式の長方彰のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから様方向に複数 10 きの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 挺びている。

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が微段状のブロフィ ールを示すようにしてある。バッケーン完成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイパットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイパットの第2の表面 は置っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 各リードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近待の第3の表面とを構える。第2の表面 は長方形または円形の四線を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **ち垂直に凹んでいる。** パッケージ完成品ではリートの第 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、サードの第2の表面を覆ってはいない。サートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にバッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の核缺のためのランドとして作用する。リードの第3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0008】リートフレームは色いた主席会片から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ラチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全属条件に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ ドおよびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。

【0010】工程でではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、 ちょび 園 こいしば シャッケーンをキップと同号の大きさにすることもで

績はダイパットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの国縁部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

[0011] 工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティンクワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ボンディングワイ ヤの接続を受けるリート部分は、例えば線、全その他の 全国でメッキしておく。

【0012】工程4はタイ紀よびリートフレームの上向 ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレージョン村は、タ イーポンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 下の側面を覆う。タイパットおよびサートの第2の表面 はエンキャプスレーション社には覆われず、 パッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5 においては、ダイバットおよびリー Fの露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面 を「鯛、金、鉛-亜鉛半田」排、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム付封によっては、工程5は省略できる。

【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り建て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーンランの 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

[0015] 工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの建部がバッケージの側部が **ら慎方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リート機能がパッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージを印刷配線基板 に半田付けする際に、パッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向を曲げ搖部にも 半田を付けて、半田接続を勢めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケージの下 面の残余部分を形成しタイパットおよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を備し、 え、大島カデルイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配渡してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてきる。ダイバットの露出した第2の表面を バッケ ージ治却に備えて半田で印刷配根差板に結合することも てきる.

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよび 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

#### [0018]

[発明の実施の形態]図1はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の流れ図である。 図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の寒垢例を示す。

【0019】図1の工程1において全属フレームを準備 する。図2はこの発明によるリートプレーム20の平面(20) 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ) では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリードフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台糸(メッキ銅)メッキ銅合金、台糸37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 銅メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 影タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 たは実質的に水平の表面を含む。 明らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(何えば図16参照)な と代勧的実施例(因示してない)ではタイパー21を省 群してリードフレーム周辺部を輪接リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。もう一つの代 營的実施例 (図示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをダムパー29七様成すること もできる。

パー21に接続してある。 タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの技統線で8がタイパットででを ダムハー29およびタイパー21に機械している。図1 の工程6では、接続級30をダムバー29の内側でリー ドフレーム2りから切り除す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パッド22との接触なしに横方向に延びている。 苔りー ト30の第1の端部34はダイバットとこの近傍に位置 する。図1の工程6において、名りートはタムバー29~56~都接続のために十分な大きさにする。 果?の評面32は

とりニト30の単1の端部34との間で切り触される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き またダムバー29およびクイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したサートフレーム20のサート **きりの位置もよび横方向経路は例示にすさない。これら** リートの数。位置および推方向経路は用途によって変わ る。との発明の利点は特定の半導体集機回路フィのナン 10 デュングパットの数および位置に柔軟に対処するように 投針できることである。

[0025]図2の18本のリート30のうち14本は 直棟状である。これらリードのうち4 本はダムバー29 とダイバット22との間に指方向曲げ即を含む。直接状 リート30の各々は、そのリート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケージ完成品ではこれらアンプ 一耳部36はパッケージのエンキャプスレーション村と 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリート30中の貫通孔または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の練3-3で見たダムバー29 の平行部は内のリートプレーム20の断面図である。2 イバット22および二つの互いに相対するサート30分 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んた小平ま

【0027】図3のダイバットででは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24をよび 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む。これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は常2の 表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 【0022】長方形周縁を有するダイバット22をタイニ40 高さ「H」を有する。タイパット22の乗3の美面25 は第2の表面24の回縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り回んている。

【0028】図3のサート30の各々は千面状の果)の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面代の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はダムバー29から始まりダムバー29 の内側でタイパットな2に向かって少し延びる。この裏 絶例では、第2の表面32は長方形の風縁を有する。第 **企の表面の長さは用途によって変わるか。バッケーシ外** 

12

第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終緯 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から凍さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない) がリード30の第3の面33近傍の横方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リートミリをダムバー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび 16 D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の年2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケージ充成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配視基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030] 図3のリードフレーム20のダイバッド2 **2およびリード30の高さ「H」の数値倒としては、約 20** O. 15乃至O. 50ミリメートル 凍さ「H1」の故 値倒としては約0、0.75乃至0、2.5ミリメートルが 挙げられる。ダイパッド22の水平方向インテント 【型」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1」「V」で示した部分にも連合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は無取り金属条 片から復式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリング ラフィ、フォトレジストー および全属溶解液状化手物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト度をその金 魔条片の片面または画面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト層を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、パター のマスク形成すみの条片の片面または両面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。左属条片の露出部 分はエッチングで除去され、全属条片には所望のパター ンが残る。

【0032】図2をよび図3 (図9 図13 図15を よび図16も同様)のリートプレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストバターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチンとを進める。この第1のエー50、間中は接地しており、

ッチング工程で、全居条片の箱部分を完全に除去し、図 2に例示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリード の所望部分を第2のフォトレジストパターンで覆わない まま露出させ、エッチング除去に迫した状態にする。角 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストパタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この第2のエッチング工程で、図2 および図3のリートフレーム凹み面。 すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線286この第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットもよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。寒2のエッチング工程によるエ ッチングの注さは、ダイバット22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャプスレー - ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイバッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の毎囲で定められる。エッチング処理のばらつきのた めに 第3の表面25ねよび33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【①033】リードフレーム20の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように併去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に載せ る。パッド22へのダイち2の数置および付着は慣用の タイパ者マシンおよび懐用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の租立で ニングしたフォトレジストマスクを形成する。矢に、こ 40 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を辞電放電 に対するタイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の個々のポンティングバットと個々のリー ト30の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第 1の表面31は金、銀、ニッケル、パラジウム 鋼その 他の金属でメッキすることもできる。図2のリートフレ ーム20は、鈴電飲料による半導体集構回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディングワイヤ接続工程の期

[0036] 図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に高枯性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバッド22の側方表 面26ねよび27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の第1の表面31、 第3の表面33ねよび側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく舞出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ション材で覆われない部分を、印刷配牌基板と両立性あ ンキャプスレーション工程のあいた裏返しにして ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャブスレーシ ョン村の薄い畳が形成されるようにする。その実施例で は、ダイバッド22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション科を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は領用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型 20 のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。このモールト 材材としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび任友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム20 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexler-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに胸接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイち2の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして 140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとし て、HYSOL4451夜廿エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャブスレーションに迫した慣用 の硬化可能な高粘性粘着材をビースの内側に塗布してク ム内部の不完全なパッケージをエンキャブスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャプスレーンコン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは艦を用いてエンキャプスレージ ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50。の下側の第2の表面52とデーバ付き側面55とを育す

にリートフレームからパッケーシ 完成品を切り離す。同 様のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職第09/103,760号に記載されて おり ここにを照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

14

[0039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の雑部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャブスレー る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて会、ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛螺半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム21)の形成に用いた全属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルバラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[()()4()]図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールト処理を用いている。 硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リート30の藁 出部分はパッケージ本体51の側面51とダムパー29 との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム20(図4)を図2の根A-A、B - B.C - CおよびD- Dで切断する。図2を参照する 【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 と 工程6はダムパー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続棟30をダムバー29の内側 で切り離す。最後に、工程もはパッケージ完成品をリー トコレーム20の切り捨て可能部分から切り触すことに よってパッケージ形成を充了する。

【()()42】工程6はパンチ、絶または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは匿を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケ ージを反転させて、ダムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から例えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるパッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ完成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。バッケージ5.0のバッケーシ本体5 1はモール上で形成してある。バッケーシ50は平面状 15

【0044】図2のリートフレーム2 りから製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーシ5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂底方向に深さ「H)」だけ凹んでいる。 第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイパット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56で露出し、したが ってパッケージ5(1の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体集積回路ダイ52は 例面55から債方向にはみ出され ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 回55でリード30を切断する。 イ52のボンディングパット53の各々とリート30の 【0051】代替の実施例(図5第1の表面との間をボンディングワイヤ54で接続す ド30の切離しずみ締部35をパネ平面内で構方向にはみ出させる

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これちリードの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には複様状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のはば平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による接渡を受けるように第2の表面32から渡さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には寝われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31のうちパッケージを体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージを体51の内部にある部分は上がったタイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある

【0.04.9】図5の切り離しずみのリートさりの各ヶは パッケージ側面5.5から横に延びる切断後部さらを含 み、リート30の第2の表面32の核条の水平部分およい下側パッケージ表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15、乃至70、の範囲に設定できる。図示のとおり、リード30の第2の表面32の上向き曲げ終端部35は露出している。リード30のこの曲げ終端部35の長さはパッケーン側面55から例えば0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故道は変えることができる。その故道範囲は奪ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

【0050】図5のリード30の曲げ終端が35の上向きの曲げがは工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマジンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終端が35をパッケージ側面55に接触するように、すなわち角度のを水平面とデーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リード30の切断端がパッケージ側面55から慢方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

【0051】代替の実施例(図示してない)では、リート30の切離しずみ機部35をパッケージ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの確都35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度もが素度に等しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程6で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に底を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

) 【0052】図6において、半田パンブ57をパッケー ジ50と印刷配線基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンブ57はリート30の第2の表面32に 接触し、リート30の曲げ指載35を覆っている。

[0053]代替の実施例(図示してない)では、ダイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修管板に導起的に接続してバッケーン冷却に使える。この冷却は熱伝導により行われる。

[0054] 図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面36と「提化ずみのエンキャブスレーンマンはとから成る。リード30の第2の表面36は長方形の回縁を有する。リート30の切離しずみ終端部35は下側表面56の橋からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風縁を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

[0.055] 図7では、リート30の年2の表面32を 50 パンケーシ50の下側表面36で降冷いに整列配置して ある。リート30の切離しすみの終稿部35は下側表面 56の周縁から少し延びている。図8は代替的バッケー ジ6 ()の下側外表面61を示す。図8では、切無しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をバッケージ61)の下側表面61の塩の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケージ60 の下側表面の周峰から例えば約0、05ミリノートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例(図示してない)では、年2の表面64は長 を形成する。

【0056】図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイパッド22もよびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面66および第4の表 菌65の間でダイパッド24により近く位属している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 ード63の第2の表面64から伴さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 間じ) と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイパッド22との間にある。

【0058】図8および図9のリード63の第2の表面 64の組織は多様なパッケージ外部技統を容易にするよ うに多様な影状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の周線を備える。40 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のパッケーン60の紙面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に階接し、第2の表面 はパッケージ6 ()の下側表面6 1 の周縁端から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図1のにおいて、バックージ本 体を形成するエンキャプスレーション料がリートの3を、め、452の下側各面88とタイパッ172の第1の各面8

その第2の表面64を除さ全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケーシ内部にある。リードの切断端部がパッケーン側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンラン材はパッケージ側面から延びたりー !切断部を覆っていない。 [()()6]] 図|1は図|の方法で製造可能なこの発明

によるもう一つのパッケーンの断面図である。図11は、 方形でなく円形の周縁を奔し、相互接続用半田球ラント 10 図12の線11-11で見た断面を示す。ダイ52を槍 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の風味部を辿え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージでりの大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0. 6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 【0.05.7】図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 縁を継えて延びるが、リート7.3を継えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない)(すな) わちホンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ボンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062]図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり損方向曲げを含み、それらが 二つの外側リードで3の後方にあるからである。

【0063】図11において、短いポンティンクワイヤ 71がダイ55の上のポンティングパッ153の益っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティングワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の単1の绌86でパッケーシ側面79に隣 接して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(し GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり、 - 相互接続用半田珠78のアレーをバッケージ70の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とパッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12条照)。

【0065】図11のパッケーシ本体を1はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の期間中に、タイち2の下側表面89とリート73の 第1の表面との間をエンキャプスレーション(4か過た) す。非導爲性(すなわら絶縁性)の結若材エホキシを?

2との間に入れ ダイ52をダイパット72に付着さ せ」ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の年1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け る.

【0066】図11のリート73の番々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 間様にほぼ平面状の第2の長面74および第3の長面7 10 5がある。第2の表面74は各リート73の第1の28 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ5 ()のリード 3 () の第2 の表面 3 2 の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 6.4.の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の周珠上 またはその近傍にある。

{0067}図11において、各リート73の第3の表 面7.5はリード7.3の第2の表面7.4に輪接しその第2 の表面7.4から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76~20~3のいくつかはダムバー29から第2のリート後85 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでい る。エンキャブスレーション材はリート73の年2の表 高を握っていない。

【0068】図11のパッケージ70の第パット72は ほぼ平面状の第1の表面82を育する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムパー29の内側 緑のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じホ 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。 図11に示 すとおり、エンキャプスレーション付かタイパット72~40 の第3の表面84を寝い、タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション付はダイバット72の第2の表 面を覆っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田寸または同 等の導体で外部の印刷配線器板に接続することもでき る。代替的に、ダイバッド72を図1の工程4で上側に 設けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いバッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の表面でもはタイパーなり、5で形成するリートでレームで1の動は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70のT側外 面80をリード73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面7.4 は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で雇 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。金属の角板88を下側表面80の四つの角の各 っに配置する。

20

【0071】図13は図11および図12のパッケージ 7 () の製造に着したリードフレーム7 1 の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー シ治却のために印刷配線基板に半田珠で接続する。

[0072] 図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リードで (図11)における円形の第2の表面74に至る展延部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート雑85(図1 1) における第2の表面74との間で一つ以上の損方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート486に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな しいでは、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 てリードフレーム7.1から切り難す。この切断はダムバ ー2 9の内側で、リートフレーム7 1 の図 1 3の線A -A B-B、C-CおよびD-Dにおける全局製魚部村 88の端の外側で行う。

【リリ73】土述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには この明福者に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば 図14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ回てあ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでし ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

【10 0 7 4 】図 1 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個の リート フレームで1のマトリクスを示す。条件90にエッチン

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の形状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手柱を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわら、型は各ダイに対して国々の型空網を値 え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは総を用いて留っ のパッケージを条片9()から切断する。

21

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2)の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に興っの パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のプロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451番 20 看剤ピーズをまず虚布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に並而し、各ダイ5 2 およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション封で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション衬を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに蛯を用いる。工程6はリー 30 22 ダイパッド ドフレーム20 とダイパット22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

[1)076] この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 福書から、上記以外の実施例が当集者には目明である

#### 【図画の簡単な扱明】

- 【図】】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

{図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の料物区。

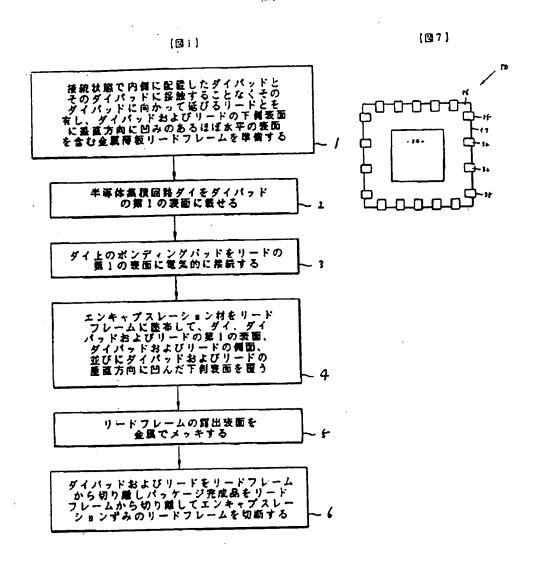
【図5】パッケ・ン充成品 すなわちハッケーン本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した バッケージ完成品の断面図。

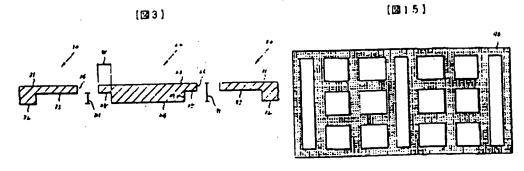
【図6】 リードの露出部分に半田パンプを付着させたお との図ろのパッケージの断面図。

- 【四7】図5のパッケージ下側表面の平面図。
- 【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。
- 【図9】図8のバッケージの製造のためのダイバットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。
- 【図10】図8のバッケージの断面図。
- 【図11】ダイがダイパット周辺から接方向にリートの 長さの一部を越えてはみ出して延びている代替的バッケ - ンの断面図。
- 【図12】相互接続用半田珠を備えない図12のバッケ ージの下側表面の平面図。
- 【図13】図118よび図12のパッケージの製造のた めのサードフレームの平面図。
  - 【図14】複数のバッケージを同時並行的に製造する方 法の成れ図。
  - 【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。
  - 【図16】金属条片のエッチングで形成した8個のリー トプレームの二つのマトリクスの平面図。

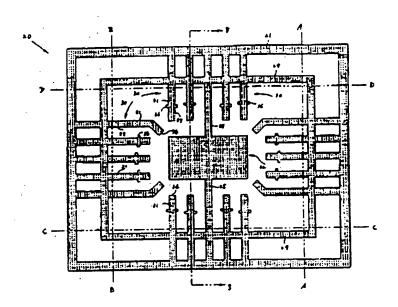
#### 【行号の説明】

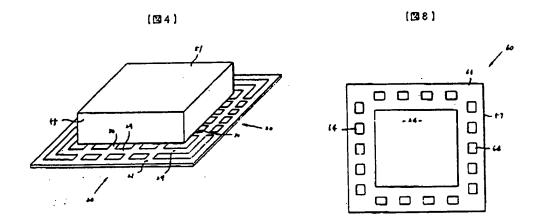
- タイパー 20 リードフレーム 2 1 23 第1の表面
- 25 第3の表面 24 第2の表面
  - 27 第2の直交側面 26 第1の直交側面
  - 29 9411-2.8 福祉提
  - 31 第1の表面 30 9-1
- 33 第3の表面 第2の表面 32
- 35 曲げ推部 34 リート先権
- 50, 60 70 パッケー 36 アンカー耳部
- 5.1 パッケージ本体 52 91
- 53 ポンティングパッド54 ポンティングワイヤ
- 55 樹面56 下側表面
- 78 半田は



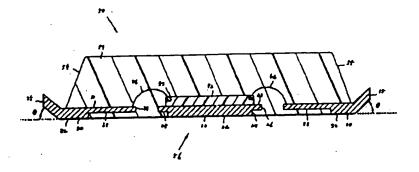


[22]

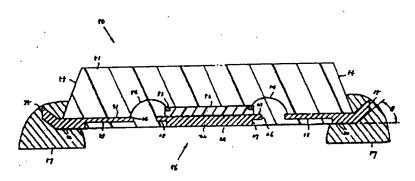




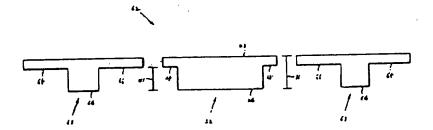
**(25)** 



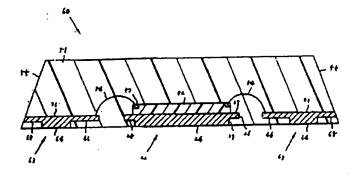
(**2**6)



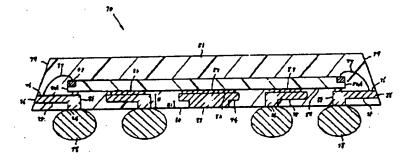
[29]



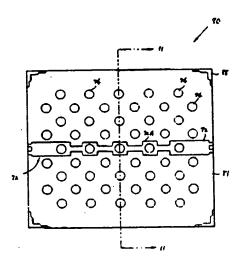
[210]



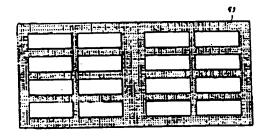
[311]



[2]12]



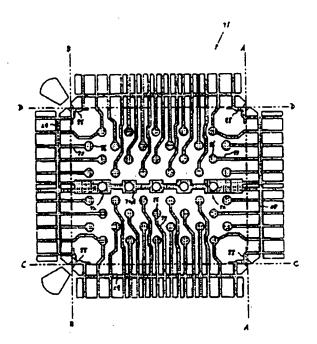
[2]16]



特闘2000-150765

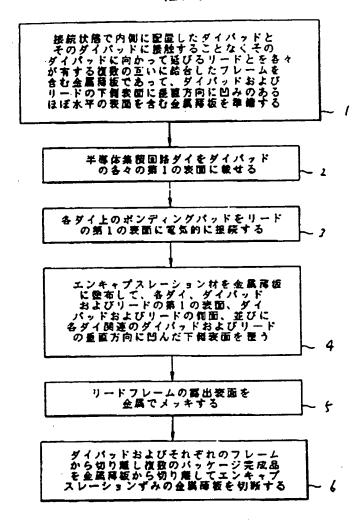
(17)

[213]



3/3/03 9 38 4

#### [四14]



#### フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コート 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー は個 ソウル、カンドン・ク、アムサートン カントンアパートメント 7-202

(19)

特闘2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 韓国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Ali